# 明細書

ホットメルト型接着剤組成物

# 技術分野

[0001] 本発明は、半導体ウエハーを加工処理する際にウエハーを支持体に固定化する接着剤組成物に関する。さらに詳しくは、ウエハー加工処理におけるプロセス温度においても充分な接着能を有するとともに、ウエハーの加工処理後に支持体からウエハーを容易に剥離することができ、ウエハーに付着した接着剤を容易に除去することができる接着剤組成物に関する。

### 背景技術

- [0002] 半導体デバイスの製造工程において、略円板形状である半導体ウエハーの表面に IC、LSIなどの回路を格子状に多数形成し、該回路が形成された各領域を所定の切断ラインに沿ってダイシングすることにより、個々の半導体素子が製造されている。このようにして半導体素子を製造するに際し、半導体素子の放熱性を良好にするとともに、携帯電話などのモバイル機器の小型化および低コスト化を実現するために、半導体素子の厚さをできるだけ薄く形成することが望まれている。そのため、半導体ウエハーを個々の素子に分割する前に、その裏面を研削して所定の厚さに加工する研削工程が行われている。この研削工程においては、半導体素子は研削機の定盤などの支持体に、仮止め接着剤にて堅固に固定されている必要があるが、研削終了後は支持体から剥離する必要がある。
- [0003] 従来、このような半導体ウエハーの仮止め接着剤としてワックスが広く用いられており、種々のワックスが提案されている。たとえば、特開平7-224270号公報(特許文献1)にはHLB値が7~13のポリグリセリン類を有効成分とするワックスが開示され、特開平9-157628号公報(特許文献2)には、酸価が100以上のロジン樹脂、ロジン樹脂の誘導体、ロジン樹脂の変成物、スチレン・アクリル共重合体の1種または2種以上を含むワックスが開示されている。
- [0004] しかしながら、このような従来のワックスは、耐熱性が低いことから、ウエハーの研削 処理におけるプロセス温度では接着強度が保てないこと、またウエハー研削厚みの

WO 2005/052085 2 PCT/JP2004/017449

面内バラツキ精度が充分でないこと、薄く研削された半導体ウエハーまたは半導体素子を支持体から剥離する際に剥離性が悪く、ウエハーが破損しやすいこと、さらに接着面に気泡などが残るとウエハーの裏面に凹凸が生じ、この状態で研削処理するとウエハーが破損しやすいことなどの問題点があった。

特許文献1:特開平7-224270号公報

特許文献2:特開平9-157628号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明の課題は、半導体ウエハーなどを支持体に固定化する接着剤組成物であって、ウエハーの加工処理時においては堅固で高耐熱の接着能を有するとともに、加工処理後においては支持体からウエハーを容易に剥離することが可能な接着剤組成物を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0006] 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、50~300℃の範囲に溶融温度を有する結晶性有機化合物を主成分とするホットメルト型接着剤組成物は、従来のワックスよりも耐熱性が高く、ウエハー加工処理におけるプロセス温度においても堅固な接着性を有するとともに、加工処理後に溶融温度以上に加熱することにより被着物を容易に剥離できることを見出した。
- [0007] すなわち、本発明のホットメルト型接着剤組成物は、溶融温度が50~300℃である 結晶性化合物を主成分として含む組成物であって、該組成物の溶融温度幅が30℃ 以下であり、かつ、該組成物の溶融温度における溶融粘度が0.1Pa・s以下であり、 さらに接着強度の温度依存性が小さいことを特徴としている。
- [0008] 上記結晶性化合物は、C, H, Oの元素のみで構成され、かつ、分子量が1000以下の有機化合物、好ましくは脂肪族化合物または脂環式化合物、特に好ましくは分子内にステロイド骨格および/または水酸基を有する化合物またはその誘導体(ただし、エステル誘導体は除く)であることが望ましい。なお、エステル誘導体は、融点が低い、熱分解したときに酸性となって接着面を浸食する可能性があるなどの理由から好ましくない。

- [0009] また、本発明のホットメルト型接着剤組成物は表面張力調整剤、具体的にはフッ化 アルキル基を有するフッ素系界面活性剤およびオキシアルキル基を有するポリエー テルアルキル系界面活性剤からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有することが好ましい。
- [0010] さらに、本発明のホットメルト型接着剤組成物はタブレット状で用いることが好ましい。

# 発明の効果

- [0011] 本発明によれば、加熱溶融して冷却することにより半導体ウエハーなどを支持体に 強固に固定することができ、再度加熱溶融することにより半導体ウエハーなどを支持 体から容易に剥離することができるホットメルト型接着剤組成物が提供される。
- [0012] また、本発明のホットメルト型接着剤組成物を用いれば、ウエハーなどを支持体から 剥離した後の面に残存する接着剤成分は、容易に洗浄・除去することができる。
- [0013] このような特性を有することから、本発明のホットメルト型接着剤組成物は、現代の経済活動の場面で要求される様々な加工処理、たとえば、半導体基板の極薄研削処理、各種材料表面の微細加工処理などの際に基材を仮止めする接着剤として好適である。

# 図面の簡単な説明

- [0014] [図1]実施例における接着強度の測定方法を示す概略図である。 発明を実施するための最良の形態
- [0015] 以下、本発明に係るホットメルト型接着剤組成物について、半導体ウエハーの仮止め用途を中心に詳細に説明するが、本発明のホットメルト型接着剤組成物は、ウエハー以外にもガラス基板、樹脂基板、金属基板、金属箔、研磨パッド等の板状エラストマーなど平面同士をある一定の間隙で容易に接着一剥離する用途に用いることもできる。また、本発明におけるホットメルト型接着剤とは、常温では固体であるが、加熱溶融して被着物を付着させ冷却することにより、被着物を接着することができ、再度加熱溶融することで被着物を剥離することができる接着剤をいう。なお、接着面に楔のようなものを挟み込んで剥離してもよい。
- [0016] 本発明に係るホットメルト型接着剤組成物は、組成物に凝集力を付与するために結

晶性化合物を主成分として含有し、該結晶性化合物の溶融温度は50~300℃、好ましくは55~250℃、より好ましくは100~200℃である。ここで、溶融温度とは、示差走査熱量分析装置(DSC)で測定したメインの溶融ピーク曲線におけるピーク温度をいう。結晶性化合物の溶融温度が上記範囲にあることにより、接着時の耐熱温度を向上させることができる。

- [0017] 上記結晶性化合物は、分子量が1000以下、好ましくは150~800、より好ましくは200~600であることが望ましい。結晶性化合物の分子量が上記範囲を超えると、結晶性化合物の溶剤への溶解性が低くなるため、溶剤による剥離・洗浄が不十分となることがある。
- [0018] また、上記結晶性化合物は、半導体ウエハー上に形成される配線および絶縁膜に対してダメージを与えず、汚染源ともならず、溶融時に接着剤が変性しないなどの観点から、カルボン酸基やアミノ基などの活性な官能基を有しない中性化合物であること、ならびに、媒質中に拡散して絶縁性に悪影響を及ぼすアルカリ金属等(例えば、Na、K、Ca、Fe、Cu、Ni、Cr、Al等)の金属含有量の合計が100ppm以下、好ましくは10ppm以下となるまでメタルフリー化処理したものであることが望ましい。なお、金属酸化物など安定な形態で含有するものはこの限りではない。
- [0019] このような結晶性化合物としては、1,3,5-トリニトロベンゼン、2,3,6-トリニトロフェノール、2,4,5-トリニトロトルエン等のニトロ化合物なども挙げることができるが、取扱上の安全性が高く、溶融時の耐熱性に優れ、着色が少ないなどの観点から、N元素を含まないC,H,Oの元素のみからなる有機化合物が好ましい。具体的には、以下に例示するような芳香族化合物、脂肪族化合物および脂環式化合物などが挙げられる。
- [0020] 上記芳香族化合物としては、たとえば、9H-キサンテン、ベングフラン-3(2H)-オン、 1,5-ジフェニル-2,4-ペンタジエン-1-オン、ジ-2-ナフチルエーテル、cis-1,8-テル ピン、2,3-ジメチルナフタレン、1,2-ナフタレンジオール、ジ-1-ナフチルメタン、ビフ ェニル-2,2'-ジオール、ジ-1-ナフチルエーテル、ビス(ジフェニルメチル)エーテル、 9,10-ジヒドロアントラセン、2,3,5,6-テトラメチル-p-ベングキノン、2,6-ジメチルナ フタレン、シリンガアルデヒド、バニリルアルコール、1,3-ジフェニルイソベングフラン、

WO 2005/052085 5 PCT/JP2004/017449

2, 3'-ジヒドロキシベンゾフェノン、イソヒドロベンゾイン、4, 4'-ジメチルビフェニル、1, 3-ナフタレンジオール、4-フェナントロール、3、3-ジフェニルフタリド、ペンタメチルフ ェノール、ヘキサエチルベンゼン、3.4-ジヒドロキシベングフェノン、2.4-ジヒドロキシ ベンズアルデヒド、p-ヒドロキシベンゾフェノン、4, 5, 9, 10-テトラヒドロピレン、2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、ヘマトキシリン、2-イソプロピル-5-メチルヒドロキノン、 1, 9-ジフェニル-1, 3, 6, 8-ノナテトラエン-5-オン、9-フェニルフルオレン、1, 4, 5-ナフタレントリオール、1-アントロール、1, 4-ジフェニル-1, 3-ブタジエン、ガルビノキ シル、ピレン、9-フェニルアントラセン、トリフェニルメタノール、1,1'-ビナフチル、m-キ シレン-2, 4, 6-トリオール、4, 4'ーメチレンジフェノール、ヘキサメチルベンゼン、ジベ ンゾ-18-クラウン-6、ジフェノキノン、ビフェニル-4-オール、1H-フェナレン、10-ヒドロ キシアントロン、フラボノール、ベンゾアントロン、9H-キサンテン-9-オン、テトラフェニ ルフラン、2-メチルアントラキノン、4-ヒドロキシ-1-ナフトアルデヒド、1,7-ナフタレン ジオール、2, 5-ジエトキシ-p-ベンゾキノン、クルクミン、2, 2'-ビナフチル、1, 8-ジヒ ドロキシアントラキノン、1,4-ナフタレンジオール、1-ヒドロキシアントラキノン、3,4-ジ ヒドロキシアントロン、p-テルフェニル、4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、アントラセン 、2、4、6-トリヒドロキシアセトフェノン、1、8-アントラセンジオール、テトラフェニルエチ レン、1, 7-ジヒドロキシ-9-キサンテノン、2,7-ジメチルアントラセン、エピカテキン、ナ リンゲニン、2-アントロール、1,5-ナフタレンジオール、ベンジリデンフタリド、2-フェ ニルナフタレン、cis-デカヒドロ-2-ナフトール(cisoid)、(2R, 3R)-2, 3-ビス(ジフェニル ホスフィノ)ブタン、trans-1, 2-ジベンゾイルエチレン、trans-1, 4-ジフェニル-2-ブテ ン-1, 4-ジオン、ビス(2-ヒドロキシエチル)テレフタラート、フルオランテン、ビフェニレ ン、イソバニリン、フルオレン、9-アントロール、p-フェニレンジアセタート、trans-スチ ルベン、ビフェニル-3, 3'-ジオール、2, 5-ジヒドロキシベンゾフェノン、ピノールヒドラ ート、ベンゾイン、ヒドロベンゾイン、1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン、2,4-ジヒド ロキシベンゾフェノン、1,8-ナフタレンジオール、1,2-ナフトキノン、2,4'-ジヒドロキ シベンゾフェノン、5-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン、1-フェナントロール、アントロン、9-フルオレノール、トリフェニルホスフィンオキシド、ベンゾ[a]アントラセン、1, 2-アントラ センジオール、2, 3-ナフタレンジオール、2, 4, 6-トリヒドロキシベンゾフェノン、ジ-2ナフチルケトン、3, 3'-ジヒドロキシベングフェノン、アルブチン、1, 2, 3, 5-ベンゼンテトラオール、ジフェニルキノメタン、2-フェナントロール、2, 3, 4-トリヒドロキシアセトフェノン、カプサンチン、1, 3, 5-トリフェニルベンゼン、3, 4, 5-トリヒドロキシベングフェノン、ベング[a]ピレン、トリフェニルメチルペルオキシド、ヘキセストロール、1, 1, 2, 2-テトラフェニルー1, 2-エタンジオール、1, 8-ジヒドロキシー3-メチルアントラキノン、ショウノウキノン、2, 2', 5, 6'-テトラヒドロキシベングフェノン、エスクリン、3, 4'-ジヒドロキシベングフェノン、2, 4, 5-トリヒドロキシアセトフェノン、9, 10-フェナントレンキノン、1, 1, 2, 2-テトラフェニルエタン、ルチン、(-)ーへスペレチン、2, 3', 4, 4', 6-ペンタヒドロキシベングフェノン、7-ヒドロキシクマリン、dlーへスペレチン、ニンヒドリン、トリプチセン、フルオレシン、クリセン、ジエチルスチルベストロール、ジベング[a,h]アントラセン、ペンタセン、1, 6-ジヒドロキシアントラキノン、3, 4', 5, 7-テトラヒドロキシフラボン、2, 6-アントラセンジオール、ゲニステインなどが挙げられる。

- [0021] 上記脂肪族化合物としては、たとえば、リビトール、D-アラビトール、フリル、γ-カロテン、β-カロテン、カンタリジン、ペンタエリトリトール、trans, trans-1, 4-ジアセトキシブタジエン、D-グルシトール、D-マンニトール、イドース、デカナール、α-カロテン、2, 4, 6-トリメチルフロログルシノール、ガラクチトール、エキリン、エキレニン、trans-1, 2-シクロベンタンジオール、マノオール、1-ヘプタデカノール、1-オクタデカノール、1-イコサノール、ジヒドロキシアセトン、γ-テルピネオール、1-ヘキサコサノール、1-ヘントリアコンタノール、ステアロンなどが挙げられる。

WO 2005/052085 7 PCT/JP2004/017449

)、D-アロース(β形)、D-マンノース(β形)、D-マンノース(α形)、D-キシロース(α形) D-ガラクトース(β形)、L-フコース(α形)、D-グルコース(α形)、2-デオキシ-D-グル コース、マルトトリオース、D-altro-ヘプツロース、L-アラビノース(ピラノースα形)、D-アラビノース、カフェストール、L-アラビノース(ピラノース β 形)、D-ガラクトース(α 形) 、リコペン、アウクビン、スクロース、フリーデリン、cis-1, 3, 5-シクロヘキサントリオー ル、D-イノシトール、ルテイン、ジオスゲニン、チゴゲニン、ゼアキサンチン、myo-イノ シトール、セロビオース、ジベレリンA3、ヘマテイン、ベツリン、D-フルクトース(*B*形)、 D-アルトロース(β形)、ジベンゾ-24-クラウン-8、メチル-D-グルコピラノシド(β形)、 D-ジギタロース、サリノマイシン、メチル-D-ガラクトピラノシド( $\alpha$ 形)、 $\alpha$ ,  $\alpha$ -トレハロー ス、ビキシン(全trans形)、パラチノース、trans-1, 4-テルピン、D-キノボース( $\alpha$ 形)、 D-glycero-D-galacto-ヘプトース、D-フコース(α形)、D-グルコース(β形)、 D-manno-ヘプツロース、D-glycero-D-gluco-ヘプトース、ソホロース、サルササポゲ ニン、L-ソルボース、D-altro-3-ヘプツロース、ツイスタン、(+)-ボルネオール、イノシ トール、(-)-イソボルネオール、L-アラビノース(フラノース形)、L-ガラクトース(α形)、  $\alpha$ -サントニン、メチル-D-ガラクトピラノシド( $\beta$ 形)、シクロペンタデカノン、 $\delta$ -バレロラ クトン、cis-2-メチルシクロヘキサノール、下記化学式(1)〜(8)で表される化合物な どが挙げられる。

WO 2005/052085 8 PCT/JP2004/017449

[0023] [化1]

[0024] 上記化合物の中では、タブレット加工性の観点から、コレステロール、コプロスタノール、チモステロール、エルゴカルシフェロール、β-シトステロール、ラノステロール、11-デオキシコルチコステロン、コレスタノール、テストステロン、エルゴステロール、スチグマステロール、エストラジオール、コルチコステロン、エピコレスタノール、アンドロステロン、17α-ヒドロキシ-11-デオキシコルチコステロン、ギトキシゲニン、エピコプロスタノール、カルシフェロール、プロゲステロン、デヒドロエピアンドロステロン、7-デ

ヒドロコレステロール、アグノステロール、11-デヒドロコルチコステロン、プレドニソロン、ジギトキシゲニン、エストロン、β-エストラジオール、コルチソンおよび上記化学式(1)ー(8)で表される化合物などのステロイド骨格を有する化合物、trans-1, 2-シクロベンタンジオール、マノオール、1-ヘプタデカノール、1-オクタデカノール、1-イコサノール、γ-テルピネオール、1-ヘキサコサノール、1-ヘントリアコンタノールなどの水酸基含有化合物およびこれらの誘導体が特に好ましい。ただし、エステル誘導体は、融点が低く、熱分解したときに酸性となって接着面を浸食する可能性があるなどの理由から好ましくない。

- [0025] 上記結晶性化合物は、単独で用いてもよく、2種類以上を混合して用いてもよい。 上記結晶性化合物は、接着剤組成物中における含有量が70重量%以上、好ましく は80重量%以上、特に好ましくは90重量%以上となるように用いられる。含有量が 上記範囲よりも低いと、溶融温度がシャープにならず、また溶融粘度も高くなることが ある。
- [0026] 上記のような結晶性化合物を主成分として含む本発明の接着剤組成物は、組成物の溶融温度幅が1~30℃、好ましくは1~20℃、特に好ましくは1~10℃であり、組成物の溶融温度における溶融粘度が0.0001~0.1Pa・s、好ましくは0.001~0.05Pa・s、特に好ましくは0.001~0.01Pa・sであることを特徴とする。ここで、溶融温度幅とは、示差走査熱量分析装置(DSC)で測定したメインの溶融ピーク曲線における始点の温度と終点の温度との差をいう。溶融温度幅および溶融粘度が上記範囲にあることにより、剥離容易性が向上するため、ウエハーを支持体から剥離する際に加える外力を小さくすることができる。
- [0027] 組成物の溶融温度幅および溶融粘度は、上記結晶性化合物の溶融温度幅および溶融粘度に強く依存することから、溶融温度幅が狭く、溶融粘度が低い結晶性化合物を用いることが望ましい。すなわち、主成分である結晶性化合物としては、溶融温度が50~300℃、溶融温度幅が1~30℃、溶融温度における溶融粘度が0.0001~0.1Pa・sのものが好ましい。
- [0028] 結晶性化合物の溶融温度幅を狭くし、溶融粘度を低減し、さらに遊離金属イオン量 を低減するために、結晶性化合物の精製を行うことが好ましい。結晶性化合物の精

製方法としては、たとえば、

- (a)結晶性化合物を溶剤に溶解し、溶剤を徐々に留去して再結晶化させることで純 度を高める方法、および
- (b)結晶性化合物を溶剤に溶解し、その溶液をイオン交換樹脂に接触させて遊離金属を除去することで金属含有量を減らす方法などが挙げられる。
- [0029] 本発明のホットメルト型接着剤組成物には、基材への濡れ性および/または接着性を調整するために、あるいは接着剤組成物の溶融粘度を調整するために、必要に応じて非イオン系界面活性剤などの表面張力調節剤を、目的とする機能を損なわない範囲で添加することができる。
- [0030] 添加することのできる非イオン系界面活性剤としては、パーフルオロアルキル基などのフッ化アルキル基を有するフッ素系界面活性剤や、オキシアルキル基を有するポリエーテルアルキル系界面活性剤などを挙げることができる。
- 上記フッ素系界面活性剤としては、たとえば、CF<sub>19</sub>CONHC<sub>12</sub>H<sub>25</sub>、CF<sub>8</sub>SO<sub>2</sub>NH ー(C<sub>H</sub>O)<sub>6</sub>H、「エフトップEF301」、「同EF303」、「同EF352」(新秋田化成(株)製)、「メガファックF171」、「同F173」(大日本インキ(株)製)、「アサヒガードAG710」(旭硝子(株)製)、「フロラードFC-170C」、「同FC430」、「同FC431」(住友スリーエム(株)製)、「サーフロンS-382」、「同SC101」、「同SC102」、「同SC103」、「同SC104」、「同SC105」、「同SC106」(旭硝子(株)製)、「BM-1000」、「同1100」(B. M-Chemie社製)、「Schsego-Fluor」(Schwegmann社製)、「FS1265」(東レダウコーニングシリコーン(株)製)などを挙げることができる。
- [0032] 上記ポリエーテルアルキル系界面活性剤としては、たとえば、ポリオキシエチレンアルキルフルキルエーテル、ポリオキシエチレンアリルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、オキシエチレンオキシプロピレンブロックポリマーなどを挙げることができ、具体的には「エマルゲン105」、「同430」、「同810」、「同920」、「レオドールSP-40S」、「同TW-L120」、「エマノール3199」、「同410」、「エキセルP-40S」、「ブリッジ30」、「同52」、「同72」、「同92」、「アラッセル20」、「エマゾール320」、「ツィーン20」、「同60」、「マージ45」(以上、(株)花王製)、

WO 2005/052085 11 PCT/JP2004/017449

「ノニボール55」(三洋化成(株)製)、「SH-28PA」、「同-190」、「同-193」、「SZ-6032」、「SF-8428」(以上、東レダウコーニングシリコーン(株)製)などを挙げることができる。

- [0033] 上記以外の非イオン系界面活性剤としては、たとえば、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリアルキレンオキサイドブロック共重合体などが挙げられ、具体的には「ケミスタット2500」(三洋化成工業(株)製)、「SN-EX9228」(サンノプコ(株)製)、「ノナール530」(東邦化学工業(株)製)などを挙げることができる。
- [0034] 上記表面張力調整剤は、上記結晶性化合物100重量部に対して0.1~50重量部、好ましくは1~30重量部の量で用いることができる。使用量が上記範囲を超えると、常温における接着剤の硬度が低すぎたり、粘着性が高すぎてタブレット化加工が困難となる問題がある。一方、使用量が上記範囲よりも低いと濡れ性および/または接着性の改善効果が表れないことがある。
- [0035] また、本発明のホットメルト型接着剤組成物は、接着する基材間の間隙を制御するために、必要に応じて酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ケイ素などの金属酸化物、またはポリスチレン架橋粒子(たとえば、積水化学製「ミクロパールSPN」、「同SPSシリーズ」等)などの粒度分布の狭い微粒子を、組成物全体に対して0.1~10重量%、好ましくは0.1~5重量%の範囲で含有してもよい。含有量が上記範囲を超えると、溶融させた時に、微粒子が被着体面内に広がりにくく、微粒子が凝集することによって基板間の間隙が制御できないという問題が生じることがあり、上記範囲よりも低いと間隙を制御する効果が表れないことがある。
- [0036] 本発明のホットメルト型接着剤組成物の接着強度は、25±2℃において0.5MPa 以上、好ましくは1MPa以上、特に好ましくは5MPa以上である。接着強度が上記範 囲よりも低いと接着後の加工条件によっては接着面が部分的に剥がれ加工の面内 均一性が損なわれる場合がある。また、本発明のホットメルト型接着剤組成物を用い て、ウエハーとガラス基板とを接着したときの、25±2℃における接着強度をA(MPa )とし、組成物の溶融温度より20℃低い温度における接着強度をB(MPa)とした場 合、該接着強度AおよびBが下記関係式(1)を満たすことにより、接着強度の温度依

WO 2005/052085 12 PCT/JP2004/017449

存性が小さく、溶融温度以下の広い範囲で良好な接着状態を保持できる。 0<A-B<0.5 ・・・(1)

- [0037] 本発明のホットメルト型接着剤を用いた半導体ウエハーの加工処理方法は、半導体ウエハーを支持体に固定化する工程、支持体に固定化した半導体ウエハーを加工処理する工程、加工処理した半導体ウエハーを支持体から剥離する工程、および剥離した半導体ウエハーを洗浄する工程からなる。
- [0038] 半導体ウエハーを支持体に固定化する工程においては、必要に応じて表面処理した半導体ウエハーまたは支持体の表面にホットメルト型接着剤組成物を塗布し、半 導体ウエハーと支持体とを貼り合せた後、冷却することにより、半導体ウエハーを支持体に固定化することができる。
- [0039] 本発明のホットメルト型接着剤組成物を半導体ウエハーなどに塗布するに際して、 溶融した接着剤組成物の面内への広がりを均一にするため、ウエハー表面を予め疎 水化処理しておくことが好ましい。
- [0040] 疎水化処理の方法としては、ウエハー表面に予め表面処理剤を塗布する方法など が挙げられる。このような表面処理剤としては、たとえば、3-アミノプロピルトリメトキシ シラン、3ーアミノプロピルトリエトキシシラン、2ーアミノプロピルトリメトキシシラン、2ーア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロ ピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシシラン、N-エトキシカルボニル -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、Nートリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、Nートリメトキシシリル プロピルトリエチレントリアミン、10-トリメトキシシリルー1,4,7-トリアザデカン、10-トリ エトキシシリルー1,4,7ートリアザデカン、9ートリメトキシシリルー3,6ージアザノニルアセ テート、9ートリエトキシシリルー3,6ージアザノニルアセテート、Nーベンジルー3ーアミノ プロピルトリメトキシシラン、Nーベンジルー3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェ ニルー3ーアミノプロピルトリメトキシシラン、N-フェニルー3-アミノプロピルトリエトキシ シラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビス(オキ シエチレン)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、ヘキサメチルジシラザンなどのカッ

プリング剤が挙げられる。

[0041] 本発明のホットメルト型接着剤組成物の塗布方法としては、たとえば、

- (1)接着剤組成物を適当な溶剤に溶解して溶液とし、基材に所定膜厚分を塗布した 後、溶剤を留去する方法、
- (2)接着剤組成物を溶融した状態で、基材に所定量塗布する方法、
- (3)接着剤組成物を、離型処理が施されたPETフィルム上に一定膜厚で塗布して成膜した後、基材へラミネート方式により転写する方法、および
- (4) 所定量の接着剤組成物をタブレット状に成形し、これを基材上で溶融して流延する方法などが挙げられる。これらの方法の中では、本発明の接着剤組成物が主に半導体ウエハーの加工処理において用いられることを考慮すると、使用時に接着剤飛沫が生じず、簡便な方法である(4)のタブレット方式が好ましい。
- [0042] 上記(1)の方法で用いられる接着剤組成物を溶解させる溶剤としては、接着剤組成物を溶解することができれば特に限定されず、たとえば、

イソプロパノール、ブタノール、ヘキサノール、エタノール、メタノール、エチレングリ コール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、フェノ ール等のアルコール類:

nーペンタン、シクロペンタン、nーへキサン、シクロへキサン、nーへプタン、シクロへ プタン、nーオクタン、シクロオクタン、nーデカン、シクロデカン、ジシクロペンタジエン 水素化物、ベンゼン、トルエン、キシレン、デュレン、インデン、デカリン、テトラリン、テトラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、スクワラン、エチルベンゼン、tーブチルベンゼン、トリメチルベンゼン等の炭化水素系溶媒;

アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン等のケトン類;

エチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチ ルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチル エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;

酢酸エチル、酢酸ブチル、酪酸エチル、エチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ アセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のエステル類;および

ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルホスホミド、ジメチルスルホキシド、γーブチロラクトン、クロロホルム、塩化メチレン等の極性溶媒などが用いられる。

これらの中では、イソプロパノール、エタノール、メタノール、アセトン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフランが好ましい。上記溶剤は、単独で用いても、2種以上を混合して用いてもよく、また、剥離後の基材に付着した接着剤を洗い落とす洗浄液としても用いることができる。

- [0043] 本発明の接着剤組成物をタブレット状に成形する場合には、射出成形法、鋳型成形法、打錠法、キャスティング法、フィルムのカッティング法などの公知の方法を用いることができる。タブレットの形状としては特に限定されず、たとえば、円柱、三角柱、四角柱、五角柱、六角柱のような多角柱、円錐、三角錐、四角錐、五角錐、六角錐のような多角錐、フットボール形状、立方体のような多面体、球状、顆粒状などを挙げることができる。これらの形状の中では、ウエハーと支持体との固定化面の間隙を水平に保つため、円柱または多角柱が好ましく、さらに、タブレット作成の容易性を考慮すると円柱が特に好ましい。タブレットの大きさは、実用上使用できる大きさであれば特に制限されないが、接着に多数個の小さなタブレットを使う際には、接着層に残る気泡の脱気に注意を払う必要があり、接着層の厚みに対応した少数個のタブレットで接着する事が好ましい。
- [0044] 上記(4)の方法(タブレット方式)において、タブレット状の接着剤組成物をウエハー等に塗布するには、接着剤組成物の「溶融温度+2℃」〜「溶融温度+50℃」、好ましくは「溶融温度+2℃」〜「溶融温度+30℃」、特に好ましくは「溶融温度+5℃」〜「溶融温度+20℃」で加熱させることにより塗布することができる。加熱温度が上記範囲よりも低いと、接着剤の被着体面内での広がりが不十分で接着ムラが生じること

があり、上記範囲を超えると、接着剤の揮発や分解が部分的に進行し、所望の接着 特性を得られないことがある。

- [0045] 本発明のホットメルト型接着剤組成物の塗布量は、使用するウエハーなどの接着面のサイズ、加工工程で要求される密着性の程度に応じて任意に選択することができるが、接着剤層の厚みが、0.01 μ m~2mm、好ましくは0.05 μ m~1mm、より好ましくは0.1 μ m~0.5mmとなる量で塗布することが望ましい。接着剤層の厚みが上記範囲よりも小さいと充分に接着されないことがあり、上記範囲を超えると接着強度が低下し、接着面からの剥がれ、接着剤の材破が生じる場合がある。なお、接着層の厚みは、接着剤の量および張り合わせるときの圧力で調整することができる。
- [0046] ウエハーと支持体とを貼り合せる方法としては、
  - (i)ウエハーおよび支持体のどちらか一方もしくは両方に接着剤組成物を塗布して、 両者を貼り合せる方法、および
  - (ii) タブレット状の接着剤組成物をウエハーと支持体との間に介在させた状態で加熱して接着剤組成物を溶融させることにより、ウエハーと支持体とを貼り合せる方法などが挙げられる。(ii) の方法においては、接着剤中の気泡を除去し、接着層の厚みを一定にするため、200Torr以下の減圧下で行うことが好ましい。
- [0047] 本発明のホットメルト型接着剤組成物を加熱溶融させる温度は、上述したタブレット 状の接着剤組成物を塗布するときの溶融温度と同様である。なお、本発明の接着剤 組成物の溶融温度幅は狭いため、ウエハーの温度と支持体の温度とを精密に制御 する必要があり、両者の温度差を5℃以下、好ましくは3℃以下、特に好ましくは2℃ 以下に制御することが望ましい。上記温度差が5℃よりも大きいと、溶融した接着剤組 成物が支持体上で固化して気泡が生じたり、貼り合わせ面内での接着剤層の厚みの 均一性が損なわれることがある。
- [0048] 上記のようにしてウエハーと支持体とを貼り合せた後、溶融温度以下、好ましくは「溶融温度-20℃」以下、特に好ましくは「溶融温度-40℃」以下にまで冷却することにより、ウエハーと支持体とが強固に接着される。
- [0049] 上記のようにして支持体に固定化したウエハーの加工処理は、使用した接着剤組成物の溶融温度より低い温度で実施することが好ましい。

- [0050] ウエハーの加工処理後は、支持体からウエハーを剥離する。この剥離工程に際しては、ウエハーおよび支持体の少なくとも一方を、使用した接着剤組成物の溶融温度以上に加熱することにより、ウエハーを支持体から剥離することができる。
- [0051] 剥離後の面に接着剤が残存している場合は、上述の接着剤組成物を溶解するための溶剤で洗浄して除去することができる。
- [0052] 洗浄方法としては、ウエハーを洗浄液に浸漬する方法、ウエハーに洗浄液をスプレーする方法などが挙げられる。洗浄液の温度は特に限定されないが、好ましくは20~80℃、より好ましくは30~50℃である。
- [0053] 本発明のホットメルト型接着剤キットは、上記タブレット状のホットメルト型接着剤組成物、表面処理剤および洗浄液を含み、半導体ウエハーなどを支持体に仮止めするための固定化剤として利用することができる。
- [0054] 〔実施例〕 以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。
- [0055] なお、以下の実施例で用いた結晶性化合物は、予めTHF溶液とし、20重量部のイオン交換樹脂を加えて10時間攪拌混合することによって脱イオン化処理を行い、Na, K, Ca, Fe, Cu, Ni, Cr, Alの各金属含有量が1ppmであることを確認して用いた。また、溶融温度、溶融温度幅、溶融粘度および接着強度の測定は以下のようにして行った。
- [0056] 〈溶融温度および溶融温度幅〉 示差走査熱量装置(セイコー社製「RDC220」)を用い、2℃/min、空気中での値を測定した。メインの溶融ピーク曲線のピーク温度を溶融温度とし、該溶融ピーク曲線の始点と終点との温度差を溶融温度幅とした。
- [0057] <溶融粘度> E型粘度計(東機産業社製)を用い、溶融温度にて測定した。

[0058]

く接着強度>

図1に示す試験片を準備し、試験片を縦にして端をつかんで上下に一定加重で引 張り、両基板が剥がれたときの引張りせん断強度を測定し、その値を接着強度とした 。測定はテンシロン型引張り試験機を用い、引張速度1.67×10<sup>-4</sup>m/s、所定温度で行った。なお、図1の左上図は、接着強度測定用試験片を上から見た図であり、左下図はこの試験片を横から見た図である。

# [0059] (実施例1)

コレステロール(分子量;386.7、溶融温度;150℃、溶融温度幅;1℃、溶融粘度; 2mPa·s)0.354gを直径10mmの柱状加圧成型器に秤量し、200kg·cm<sup>-2</sup>の圧力 を3分間かけ、直径10mm、厚さ5.5mmの円柱状タブレットを得た。

- [0060] 得られたタブレットを6インチシリコンウエハー(厚さ650 μ m)上におき、その上に厚み0.7mm、1辺20cmの正方形ガラス基板を乗せ、真空オーブンに入れて10Torrで150℃に加熱した。なお、接着する6インチシリコンウエハーは、ヘキサメチルジシラザンの5%イソプロピルアルコール溶液をスピンコート塗布して乾燥してウエハー表面の疎水化処理を行ったものを用いた。タブレットは、ウエハー温度が148℃程度で溶解した。この時点で真空吸引を停止し、減圧下で溶融したコレステロールの脱気を2分間行った後、1℃/minの速度で昇温して溶融したところ、コレステロールが6インチシリコンウエハー全面に広がった。真空オーブンから貼り合わせたサンプルを取り出すと直ちにコレステロールが結晶化し、両基板は強固に接着された。接着強度は5.0MPa(25℃)であり、研磨加工に十分な強度であった。また、25℃と130℃の接着強度差は0.2MPaであった。
- [0061] 次いで、市販の研磨装置を用いて、ガラス基板に貼り合わせたウエハーの裏面を研磨した。この時、ウエハーの温度は60℃に達したが、ウエハーが剥がれ取れることはなかった。研磨後、160℃に加熱したホットプレートにガラス基板を下にして置き、コレステロールを再び溶融させることにより、ガラス基板から研磨ウエハーを容易に剥離することができた。
- [0062] 次いで、剥離した研磨ウエハーを、40℃のイソプロピルアルコール中に1分間浸漬して洗浄した。ウエハーの剥離面を反射型FT-IRで表面観察したが、有機化合物に帰属される吸収は一切観察されず、張り合わせに用いた接着剤は洗浄で除去されたことを示した。また、この6インチシリコンウエハーの厚みを測定したところ、研磨前の厚み650μmに対して30μmであり、面内の厚みのバラツキは±0.5μmであった

WO 2005/052085 18 PCT/JP2004/017449

ことから、良好に研磨されたことを示した。

### [0063] (実施例2)

実施例1において、6インチシリコンウエハーの代わりに、貼り合わせ面の一部に10  $\mu$  mL/S、深さ5  $\mu$  mの微細配線パターンが形成された6インチアルミニウム基板(厚さ3mm)を用い、コレステロールの代わりに、エルゴステロール(分子量;396.7、溶融温度;157℃)0.5gと、界面活性剤「SF-8428」(東レダウコーニングシリコーン (株)製)0.05gと、微粒二酸化珪素粒子(塩野義製薬(株)製、平均粒径;2 $\mu$  m)0.03gとの混合物(溶融温度;157℃、溶融温度幅;1℃、溶融粘度;1mPa·s)を用い、真空オーブンの加熱温度を160℃にしたこと以外は、実施例1と同様にしてガラス基板にアルミニウム基板を貼り合わせた。接着強度は4.6MPa(25℃)、25℃と137℃の接着強度差は0.2MPaであった。アルミニウム基板とガラス基板とを貼り合わせたサンプル(接着強度と同形状の試験片)での引っ張りせん断強度は4.0MPa(25℃)で研磨加工に十分な強度であった。

- [0064] ガラス基板面からアルミニウム基板の配線パターンを顕微鏡観察するとパターンの 講部分に一様に接着剤が浸透しており、気泡は観察されなかった。
- [0065] 次いでアルミニウム基板を研磨した後、実施例1と同様にして剥離して洗浄した。6 インチアルミニウム基板の剥離面を反射型FT-IRで表面観察したが、有機化合物に帰属される吸収は一切観察されず、張り合わせに用いた接着剤は洗浄で除去されたことを示した。この6インチアルミニウム基板の厚みを測定したところ、研磨前の厚み3 mmに対して2.5mmであり、面内の厚みのバラツキは±0.01mmであったことから、良好に研磨されたことを示した。

#### [0066] (実施例3)

実施例1において、6インチシリコンウエハーの代わりに1辺13cmの正方形の電解 銅箔(厚さ25 μ m)を用いたこと以外は、実施例1と同様にしてガラス基板に銅箔(粗 化面)を貼り合わせ、次いで、銅箔の光沢面に絶縁膜ワニス「WPR-1020」(JSR(株) 製)をスピンコート法にて2 μ m厚で塗布し、140℃で1時間乾燥して絶縁膜を形成し た。絶縁膜の厚さバラツキを測定したところ、平均膜厚が2.05 μ m、バラツキが0.0 2 μ mであり、通常のシリコンウエハーにスピンコート法にて絶縁膜を形成するのと同 等のバラツキであり、ガラス基板と銅箔との貼り合わせが均一であることがわかった。 また、絶縁膜を形成するための140℃での乾燥工程においても、銅箔がガラス基板 から剥がれることはなく、接着性は140℃でも保持されていた。

#### [0067] (実施例4)

ステアリルアルコール(分子量;270.5、溶融温度;58℃、溶融温度幅;1℃、溶融 粘度;1mPa·s)0.654gを直径10mm、深さ10mmのテフロン(登録商標)製容器内 に秤量し、80℃オーブン中で溶融させた後、冷却一固化させ、直径10mm、厚さ7m mの円柱状タブレットを得た。

[0068] 得られたタブレットをSUS板(厚さ50cm)上におき、SUS板を60℃に昇温してタブレットを溶融させた。ローデル・ニッタ社製CMP研磨パッド「suba800」から切り出したサンプル片(5×5cm角)をオーブンで60℃に予め加温しておき、溶融させたタブレットの上に乗せ、CMP研磨パッドの接着面とSUS板との間隙が30μmとなるまでCMP研磨パッドをSUS板に押しつけた後、冷却して接着させた。接着強度は5.0MPa(25℃)、25℃と38℃の接着強度差は0.05MPaであった。SUS板とCMP研磨パッドの貼り合わせたサンプルでの引っ張りせん断強度は2.0MPa(25℃)で研磨加工に十分な強度であった。SUS板を60℃以上に再び加熱すると、CMP研磨パッドは容易に剥離することができた。

#### [0069] (実施例5)

上記化学式(8)で示される化合物(分子量;404.7、溶融温度;223℃、溶融温度幅;4℃、溶融粘度;4mPa·s) 0.354gを直径10mmの柱状加圧成型器に秤量し、200kg·cm<sup>-2</sup>の圧力を3分間かけ、直径10mm、厚さ5.5mmの円柱状タブレットを得た。

[0070] 得られたタブレットを6インチシリコンウエハー(厚さ100 µ m)上におき、その上に厚 み650 µ mの6インチシリコンウエハーを乗せ、真空オーブンに入れて10Torrで25 0℃に加熱した。なお、上に乗せた6インチシリコンウエハーは、ヘキサメチルジシラ ザンの5%イソプロピルアルコール溶液をスピンコート塗布して乾燥してウエハー表面 の疎水化処理を行ったものを用いた。実施例1と同様の操作で2枚のシリコンウエハーを貼り合わせた。接着強度は6.0MPa(25℃)であり、アニール処理加工に十分

な強度であった。また、25℃と203℃の接着強度差は0.3MPaであった。

[0071] 次いで、貼り合わせたウエハーを200℃のオーブン中で1時間アニール処理を行った。オーブンへの出し入れなど貼り合わせウエハーの取扱中にウエハーが剥がれ取れることはなかった。

### [0072] (比較例1)

実施例1において、コレステロールの代わりに液状ワックス(溶融温度;90℃、溶融温度幅;35℃、溶融粘度;50mPa・s、日化精工(株)製「スカイリキッドKNシリーズ」)3 gを用いて、ウエハー上に塗布したこと以外は、実施例1と同様にしてガラス基板とシリコンウエハーとの貼り合わせ操作を110℃で行った。ガラスの自重だけではワックスがウエハーとガラス基板との間に広がらず、0.5kg/cm²の圧力をかけて接着させた。接着強度は3.0MPa、25℃と70℃の接着強度差は2.5MPaであった。

[0073] 次に6インチシリコンウエハーの裏面を研磨したが、研磨時の発熱に伴う接着強度低下の影響のためか、研磨後はウエハーとガラス基板が0.2mm程研磨機の回転方向にずれていた。実施例1と同様にして、ガラス基板からウエハーを外そうとしたが、粘着性があり、熱のみでは剥がれず、研磨したウエハーの端をピンセットで挟むなど研磨ウエハーに直接外力を加えないと引き剥がせなかった。このため、6インチシリコンウエハーが研磨できる厚みは200μmが限度で、これより薄くなるまで研磨すると、引き剥がすときにウエハーが破損した。

# 請求の範囲

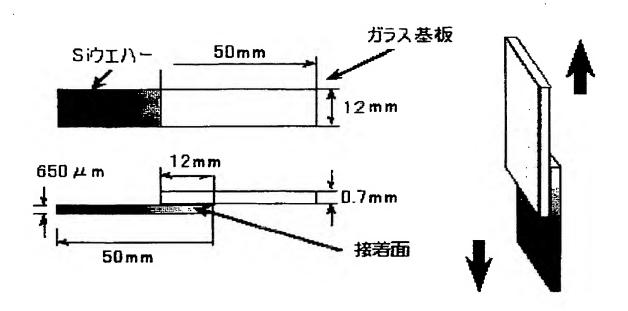
- [1] 溶融温度が50~300℃である結晶性化合物を主成分として含む組成物であって、 該組成物の溶融温度幅が30℃以下であり、かつ、該組成物の溶融温度における溶 融粘度が0. 1Pa・s以下であることを特徴とするホットメルト型接着剤組成物。
- [2] 上記結晶性化合物が、C、H、Oの元素のみで構成され、かつ、分子量が1000以下の有機化合物であることを特徴とする請求項1に記載のホットメルト型接着剤組成物。
- [3] 上記組成物中のアルカリ金属イオンおよび重金属イオン含有量の合計が100ppm 以下であることを特徴とする請求項1または2に記載のホットメルト型接着剤組成物。
- [4] 上記結晶性化合物が脂肪族化合物または脂環式化合物であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のホットメルト型接着剤組成物。
- [5] 上記結晶性化合物が、分子内にステロイド骨格および/または水酸基を有する化合物またはその誘導体(ただし、エステル誘導体を除く)であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のホットメルト型接着剤組成物。
- [6] 上記組成物が表面張力調整剤を含有することを特徴とする請求項1~5のいずれ かに記載のホットメルト型接着剤組成物。
- [7] 上記表面張力調整剤が、フッ化アルキル基を有するフッ素系界面活性剤およびオキシアルキル基を有するポリエーテルアルキル系界面活性剤からなる群より選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項6に記載のホットメルト型接着剤組成物。
- [8] 上記接着剤組成物を用いてウェハーとガラス基板とを接着した時の25±2℃における接着強度をA(MPa)とし、組成物の溶融温度より20℃低い温度における接着強度をB(MPa)とした場合、該接着強度AおよびBが下記式(1)を満たすことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のホットメルト型接着剤組成物。

#### 0 < A - B < 0.5 (1)

- [9] 上記組成物がタブレット状であることを特徴とする請求項1〜8のいずれかに記載の ホットメルト型接着剤組成物。
- [10] 請求項9に記載のタブレット状ホットメルト型接着剤組成物、表面処理剤および洗 浄液を含むホットメルト型接着剤キット。

WO 2005/052085 PCT/JP2004/017449

[図1]



BEST AVAILABLE COPY

International application No.

PCT/JP2004/017449

A. CLASSIFI Int.Cl	CATION OF SUBJECT MATTER  ORDER  CO9J201/00, C09J11/06, H01L21	/68				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SI						
Minimum docu	mentation searched (classification system followed by classification syste	assification symbols)				
Inc.ci	C090201700, C09011700, NOIH21					
Jitsuyo		nt that such documents are included in the roku Jitsuyo Shinan Koho tsuyo Shinan Toroku Koho	e fields searched 1994–2004 1996–2004			
	base consulted during the international search (name of d	lata hace and where practicable seamh te	rms used)			
Electronic data	oase consumed during the international Search (name of C	lata base and, where practicable, scalen te	ins useuj			
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Х	JP 2001-302945 A (The Yokohai	ma Rubber Co.,	5,8-10			
A	Ltd.), 31 October, 2001 (31.10.01),		6,7			
	Claims; Par. No. [0023] (Family: none)					
X A	JP 5-148468 A (National Stard Investment Holdings Corp.), 15 June, 1993 (15.06.93),	ch and Chemical	5,8-10 6,7			
	Claims	779387 A2				
X Further d	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" document	egories of cited documents: defining the general state of the art which is not considered ticular relevance	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	ition but cited to understand			
-	ication or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the c considered novel or cannot be considered.				
"L" document	which may throw doubts on priority claim(s) or which is lablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the c				
special reas	son (as specified) eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive s combined with one or more other such	tep when the document is documents, such combination			
	published prior to the international filing date but later than the	being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent for	art			
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report						
	al completion of the international search ember, 2004 (15.12.04)	11 January, 2005 (1				
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

International application No.
PCT/JP2004/017449

C (Continuation	). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pa	assages	Relevant to claim No.
X A	JP 11-92742 A (National Starch and Chemical Investment Holdings Corp.), 06 April, 1999 (06.04.99), Claims; Par. No. [0027] & EP 888786 A2		6-10 5
X A	JP 10-71660 A (National Starch and Chemical Investment Holdings Corp.), 17 March, 1998 (17.03.98), Claims; Par. No. [0013] & US 5798790 B1		6-10 5
X A	JP 8-239638 A (National Starch and Chemical Investment Holdings Corp.), 17 September, 1996 (17.09.96), Claims & AU 3310195 A		6-10 5
X A	JP 5-214307 A (CIBA-Geigy AG.), 24 August, 1993 (24.08.93), Claims; Par. No. [0031] & US 5169890 B1 & EP 537115 A1		6-10 5
X A	JP 58-189273 A (Kao Soap Co., Ltd.), 04 November, 1983 (04.11.83), Claims; page 3, lower right column to page 4 lower left column (Family: none)	l,	6-10 5
X	JP 58-74771 A (Kao Soap Co., Ltd.), 06 May, 1983 (06.05.83), Claims; page 2, lower left column to page 3, upper right column (Family: none)		6-10 5

International application No.
PCT/JP2004/017449

Box No. II C	observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
1. Claims N	earch report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: os.: hey relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
because the extent that The technic commonly ematter configured (continued).	os.: 1-4 hey relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an at no meaningful international search can be carried out, specifically: hical scope thereof encompasses a wide-ranging spectrum of adhesives employed in the technical field of hot melt adhesive. Thus, as the histituting a technical feature of invention is unclear, dito extra sheet.) los.: hey are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. III C	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
As all req claims.      As all sear any additi     As only search.	uired additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable rehable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of onal fee.  ome of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers e claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
	red additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:  St

International application No.

PCT/JP2004/017449

be	con	ducte	rne ed th	roug	nout	the	matt	ers	inclu	ided	in th	e cla:	ims.	rch ca

	國する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 1 ° C09J201/00, C09J11/0	6, H01L 21/68	
B. 調査を行		•	
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C	I' C09J201/00, C09J11/0	6, H01L 21/68	
	,		
,			
	d - Westel signale & Alleria A. J. w. J. o.		
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国美用	新案公報 1922-1996年 実用新案公報 1971-2004年		•
	実用新案公報 1994-2004年 ***********************************		
日本国美用	新案登録公報 1996-2004年		
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
	in a contract of the contract	WIE (- )C/(1 C/C/(1 HL))	
,			
·			
	ると認められる文献	·	•
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
l x	JP 2001-302925 A	(横浜ゴム) 2001.10.	5, 8-10
. A	31,特許請求の範囲,【0023】		6, 7
1 11			0, '
	(ファミリーなし)	•	
X	JP 5-148468 A (ナシ:	ョナル スターチ アンド ケ	5, 8-10
A	ミカル) 1993.06.15, 特詞	許請求の節囲	6, 7
	&US 5217798 B1	This is a second	•, .
	&EP 779387 A2	•	
			,
. X	JP 11-92742 A (ナショ	ョナル スターチ アンド ケ	6 - 10
	<u> </u>	·	
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
	<u> </u>		
* 引用文献の	りカテゴリー	の日の後に公表された文献	
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	
もの		出願と矛盾するものではなく、乳	発明の原理又は理論
	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	
	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当	
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	
	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、\	
	理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	
	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	5もの `
「·P」国際出題	質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
======================================	- 1 - L - D		
国際調査を完了	「した日 15.12.2004	国際調査報告の発送日 11・1	. 2005
·	13. 12. 2004		
行政領土大松田(	の名称及びあて先	佐部亡帝大帝(佐田のナス聯号)	477 0000
	国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	4V 8620
	<b>郵便番号100-8915</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	郵便番号100-8915 郵千代田区霞が関三丁目4番3号	   電話番号 03-3581-1101	க்ஷ் ந்தத
水水作	PIIVM区段が関ニJ日4世3万	哈叻伊女 ひろーろうなエーエエひエ	rymx 3483

国際出題番号 PCT/JP2004/017449

0 ((4:2)		
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	984-1-
カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
<b>A</b>	ミカル)1999.04.06,特許請求の範囲,【0027】 &EP 888786 A2	5
X A	JP 10-71660 A (ナショナル スターチ アンド ケミカル) 1998.03.17, 特許請求の範囲, 【0013】 &US 5798790 B1	6-10
X A	JP 8-239638 A (ナショナル スターチ アンド ケミカル) 1996.09.17, 特許請求の範囲 &AU 3310195 A	6-10 5
X A	JP 5-214307 A (チバーガイギー) 1993.08. 24,特許請求の範囲,【0031】 &US 5169890 B1 &EP 537115 A1	6-10
X A	JP 58-189273 A (花王石鹸) 1983. 11. 0 4, 特許請求の範囲, 第3頁右下欄一第4頁左下欄 (ファミリーなし)	6-10 5
X A	JP 58-74771 A (花王石鹸) 1983.05.06, 特許請求の範囲,第2頁左下欄-第3頁右上欄 (ファミリーなし)	6-10 5
·		
		·
		•

接着多条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。  1. □ 請求の範囲	第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)
2. 図 請求の範囲 1-4 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を摘たしていない国際出版の部分に係るものである。つまり、ホットメルト型接着剤の技術分野において慣用の多種多岐に亘る接着剤をその技術的範囲に包含するものであり、発明の技術的特徴となる事項が不明であるから、如何なる技術的範囲の先行技術を調査すべきものであるかでする。	法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
ない国際出願の部分に係るものである。つまり、 ホットメルト型接着剤の技術分野において慣用の多種多岐に亘る接着剤をその技術的範囲に包含するものであり、発明の技術的特徴となる事項が不明であるから、如何なる技術的範囲の先行技術を調査すべきものであるか確定することができず、請求の範囲に含まれる事項全体について有意義な調査が可能であるものとは認められない。  3. □ 請求の範囲	
ない国際出願の部分に係るものである。つまり、 ホットメルト型接着剤の技術分野において慣用の多種多岐に亘る接着剤をその技術的範囲に包含するものであり、発明の技術的特徴となる事項が不明であるから、如何なる技術的範囲の先行技術を調査すべきものであるか確定することができず、請求の範囲に含まれる事項全体について有意義な調査が可能であるものとは認められない。  3. □ 請求の範囲	
囲に包含するものであり、発明の技術的特徴となる事項が不明であるから、如何なる技術的範囲の大行技術を調査すべきものであるか確定することができず、請求の範囲に含まれる事項全体について有意義な調査が可能であるものとは認められない。  3. □ 請求の範囲	ない国際出願の部分に係るものである。つまり、
<ul> <li>第Ⅲ柳 発明の単一性が欠加しているときの意見 (第1ページの3の続き)</li> <li>次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。</li> <li>1. □ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。</li> <li>2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。</li> <li>3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。</li> <li>4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲のついて作成した。</li> <li>追加調査手数料の異議の申立てに関する注意</li> <li>追加調査手数料の異議の申立てに関する注意</li> <li>」 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。</li> </ul>	囲に包含するものであり、発明の技術的特徴となる事項が不明であるから、如何なる技 術的範囲の先行技術を調査すべきものであるか確定することができず、請求の範囲に会
<ul> <li>次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。</li> <li>1. □ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。</li> <li>2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。</li> <li>3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。</li> <li>4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。</li> <li>追加調査手数料の異議の申立てに関する注意</li> <li>追加調査手数料の銀行と共に出願人から異議申立てがあった。</li> </ul>	3. □ 請求の範囲
<ul> <li>次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。</li> <li>1. □ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。</li> <li>2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。</li> <li>3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。</li> <li>4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。</li> <li>追加調査手数料の異議の申立てに関する注意</li> <li>追加調査手数料の銀行と共に出願人から異議申立てがあった。</li> </ul>	
田顕人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。     追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。     田顕人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。     田顕人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。     田顕人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
の範囲について作成した。  2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。  3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4. □ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
加調査手数料の納付を求めなかった。  3.	
付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  4.	
されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意	
されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意	
追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	